

# 電気計測 ソリューションセミナー ～オシロスコープ活用事例から見る測定手法～

参加  
無料

主催：名古屋市工業研究所  
協賛：(公財)名古屋産業振興公社  
中部エレクトロニクス振興会

## 電子デバイス・半導体・電子機器の製造業務従事者必見！

昨今では測定器の高機能・多機能化によって測定対象に適した様々な測定が可能になっています。しかし、正しく測定機能を選択・使用できなければ適切な測定はできず、測定者に求められるレベルは上昇しています。本セミナーではパワーデバイスやノイズ測定の手法を活用事例から解説します。

日時

令和6年 | 2月5日 (木)  
13:30-16:30 (受付:13:00~)

場所

名古屋市工業研究所 視聴覚室 (電子棟1階)  
(名古屋市熱田区六番三丁目4番41号 地下鉄名港線「六番町」3番出口すぐ)



アクセスマップ

内容

13:30~14:30 **GaN/SiCパワーデバイスの  
スイッチング特性評価ソリューション**

講師：(株)テクトロニクス&フルーク 営業技術統括部

Power&Semicon部アプリケーション・エンジニア 池田 一樹 氏

14:30~15:30 **EMIノイズのトラブルシューティング**

講師：(株)テクトロニクス&フルーク 営業技術統括部

FAE-HSS&RF部門アプリケーション・エンジニア 齊藤 桐 氏

15:50~16:30 デモ&所内見学

定員

30名程度

申込方法は裏面をご覧ください

お申込み  
お問合せ

名古屋市工業研究所 情報・電子技術研究室 後藤真吾

e-mail: goto.shingo@nmiri.city.nagoya.jp

TEL: (052)654-9860 FAX: (052)654-6788

申込フォーム <https://logoform.jp/form/mX9C/755677>



申込フォーム、電子メールまたはFAXで、11月29日(金)までにお申込みください。  
(FAXでのお申込みは下記の用紙をご利用ください)

折り返し参加の可否をご連絡いたします。

当日は名刺をご用意ください。

※送信後、1週間たっても返信がない場合はお手数ですが、お電話にてご連絡ください。

## 電気計測ソリューションセミナー ～オシロスコープ活用事例から見る測定手法～

講演会申込書

FAX: 052-654-6788 後藤行

ご所属 (社名等)	
部署・役職/ お名前	※複数名でのお申込み可※
E-mail	
電話番号	
備考・質問	(講師へのご質問等があればお書きください)
メールマガジン(NMIRI技術ニュース)申込み	希望する・希望しない・申込済

<個人情報について>

ご記入いただいた個人情報は本講演の運営および主催者が開催するイベントのご案内に必要とされる範囲で利用いたします。  
主催者以外の第三者への提供は一切行いません。